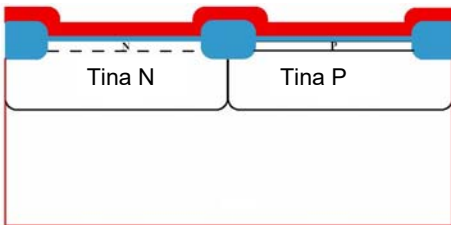


Creación de óxido de compuerta
(oxidación térmica)



Deposición del silicio
policristalino de compuerta